

産業構造審議会知的財産分科会

第20回意匠制度小委員会

議事次第・配布資料一覧

日 時：令和7年6月30日（月）13時00分開会

会 場：特許庁庁舎16階特別会議室＋Web会議室

（議事次第）

1. 開会
2. これまでの議論の整理について
3. 仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方について
4. 生成AI技術の発達を踏まえた意匠制度上の適切な対応について
5. 閉会

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

資料1 意匠制度に関する検討課題について